HL-LHCへ向けた ピクセル検出器のビームテスト解析

筑波大学 修士1年 佐藤和之

CiRfSE Workshop



目次

- ATLAS upgradeについて
- ピクセル検出器について
- ► ビームテスト @DESY
- ▶ 解析結果
- まとめ



CiRfSE Workshop

アップグレード計画

4

HL-LHCにおける放射線量増大に耐える&性能向上を目指す!!



Pixel & Strip Detector

ストリップ検出器

5

放射線耐性と基礎特性、放射線に おける特性の変化 etc ● ピクセル検出器

モジュール作成方法の確立、放射 線耐性、構造の最適化 etc

内部飛跡検出器 Upgrade後のレイアウト予定図



CiRfSE Workshop

開発初期と比べるとBump-open、動作不良などが減少してきて、クオリティが 安定してきた。

CiRfSE Workshop

開発初期と比べるとBump-open、動作不良などが減少してきて、クオリティが 安定してきた。

CiRfSE Workshop

▶ HL-LHCでは、高い放射線耐性が必要

→γ線・陽子線照射を行い、HL-LHCでの放射線損傷を再現し、放射線照 射後のセンサーの性能評価を行う。

(本発表では、陽子線照射されたセンサーの解析について発表する)

ガンマ線照射:表面損傷

陽子線照射:バルク損傷

HL-LHC run ~ 1MGy

CiRfSE Workshop

CiRfSE Workshop

2015April DESY Testbeam

▶ 2015年4月にDESYで行われたビームテストの解析を行った。

1. <u>Bias-railを電極の上に乗せることによる効果の検証</u>

2./ピクセルサイズの検証(50um×250um→25um×500um)

Type12 Proton-Irrad 3.0E+15neq/cm² 2本のbias-railがピクセル境界に置かれている

12

Type2

Proton-Irrad 3.0E+15neq/cm² 2本のbias-railをピクセル上に置いている

解析方法

- ピクセル内の検出効率マップを射影し、ピクセルの検出効率と ピクセルの端の効率を求め、比較する。
- 射影したヒストグラムを
 Double Gaussian + constant Fit
- 2. Constantをピクセルの検出効率とする
- 3. 両側のGaussianをそれぞれ積分し、積分 領域の長さで割ることで**ピクセル端の効** 率とする

→この値をピクセルの構造ごとに比較する ことにより、どのような構造が最適なのか 検証していく

14

Analysis about bias-rail

- Type2: bias-railが電極上にある構造
- Type12: bias-railがピクセル境界上にある構造
- →先行研究からの予想通り、Type2の方が検出効率の低下が小さくなっている
- →bias-railを電極に乗せることにより検出効率の低下を抑制できる

2016/1/19

Efficiency drop

Analysis about long pixel

- Type22: bias-railが電極上に存在+End pad
- Type26: bias-railが電極上に存在+Center pad
- →どちらの構造もbias-railが隠れるようになっているが、Type22の方が検出効率の低下が大きい
- →Bonding Padとバイアスレールが重なると問題が起こるのか?
- →現在検証中

16

17

まとめ

- 現在、HL-LHC Run4(2025~)の内部検出器へのインストールへ向けてピクセル検出器の開発を行っている。
- 検出器の構造の最適化を目指し、ビームテストを行い検出効率
 低下の原因を探索中
 - ➢ Bias-railによる検出効率の低下は先行研究通りの結果となり、 /Bias-railを隠すことにより抑制できると考えられる。
 - ピクセルサイズ: 25um×500umのセンサーについては、
 Bonding Padの影響があるかどうか、今後も検証を続けていくとともに、25um方向についての有用性を検証していく必要がある。

CiRfSE Workshop

2016/1/19

Back up

Large Hadron Collider(LHC)

スイスとフランスの国境に位置している 周長 27km 地下 約100m 陽子-陽子衝突型加速器 2010年~2012年 最大8TeV 現在、最大13TeVで稼働

19

CiRfSE Workshop

20 A Toroidal LHC ApparatuS(ATLAS)

全長 44m、高さ 25m、 重さ 7000tの汎用粒子検出器。 目的

- Higgs粒子の精密測定
- 超対称性粒子の探索
- ▶ 余剰次元の探索
- 新しい物理

HL-LHCにおける電離性放射線量 21

40 35

15

10

5

衝突点近傍では多量の放射線 が放出される。

HL-LHC (Luminosity~3000fb⁻¹) での線量マップ

```
(ATL-UPGRADE-PUB-2014-003)
```

Barrel	R [cm]	$\Phi_{1 \text{ MeV}} [10^{14} \text{ cm}^{-2}]$		Dose [10 ⁶ Gy]	
		average	maximum	average	maximum
layer 1	3.8	134.9	142.1	7.200	7.677
layer 2	7.3	47.7	54.0	2.625	3.205
layer 3	15.6	15.1	17.4	0.751	0.898
layer 4	24.6	8.2	9.1	0.377	0.414

2016/1/19

CiRfSE Workshop

- シリコンセンサーはγ線により表面損傷を受ける。
- ▼ γ線が原子をイオン化・励起し、エネルギーを落とす。

(イオン化損傷を受ける領域:SiO₂層、SiO₂-Si界面)

Fixed oxide charge: 正孔捕獲によるもの、正に帯電

Interface trapped charge: 界面付近に + or - に帯電。エネルギー準位を形成。

表面損傷により引き起こ される現象

1. 暗電流の増加

22

- 2. 表面電場の上昇による ブレークダウン電圧の 変化
- 3. 空乏化しないDead layerの形成

ビームテスト解析 24

ビームテスト解析には2つのソフトウェアを用いる

EUTelescope

rawデータを変換し、テレスコープの位置情報を用いて、clustering、rotation、 alignment、trackingなどを行う。その後、通過した粒子の飛跡情報を出力する

TBmon2 \geq

EUTelsescopeで出力された飛跡情報を用いて検出効率や収集電荷の解析を行う

25 Previous Research

 ピクセル構造の異なるセンサーについて 解析を行い、検出効率低下の原因を調査
 先行研究では、バイアスレール下で大きな 検出効率の低下が見られた。

→バイアスレールの帯電により電荷が収集 されていないのではないか?

→これを改善するための基本アイディア

「他の構造(電極、p-stop etc)でBias-rail を隠す」

→Bias-railを隠した構造のセンサーを作成し、 最適化を行う。

²⁶ Bump bonding

*Bump bondingとは

ピクセル検出器の2次元的に配置された各ピクセルから読み出すためにASIC とチップをはんだバンプで繋げる手法。

はんだとチップ電極であるAIを繋げるために 「AI(ASIC)-UBM-Bump-UBM-AI(chip)」のような層構造をしている。

UBM(Under Bump Metal): Al電極にバンプを形成するために介在させる金属層

Bump bonding(SnAg)

初期段階での問題点であったガラス製サポートによるBump-openは、 真空吸着法の開発により改善。(300um厚センサー)

→150umのセンサー、150umのASICのバンプボンディングでバンプが剥 がれてしまった

→真空吸着ジグの形を変更し解決

27

「中心1穴のジグ」から「チップサイズに合わせて吸着穴を多数マトリック ス配置したジグ」にすることで改善

28

Bump bonding(SnAg)

しかし、再現性、温度サイクルに弱いという問題が存在

→フラックスを用いることにより改善 →接合時に汚れとしてフラックスが残り、 コネクタにおける接触不良や腐食が起こり やすくなるため、できるだけ使いたくない。

(*)IBL(Insertable b-Layer)の開発の際にフ ラックス残渣のせいでモジュールの60%に 不具合があった 現在(with flux) β-source scan

*フラックス

はんだ付けの際に生じる酸化物や汚れを取り除き、加熱中の酸化を防止する。 溶けたはんだの表面張力を下げ、はんだの接合部に対する濡れを良くする

Bump bonding(Ni/In)

Back up解: Ni/In Bump-bonding

> Ni-In-Ni

29

▶ 今のところ、クオリティーが安定 している。

Bump-openがあまりなく、 Thermal Cycleにも強い

 Niが強磁性体であるため、実際に ATLASヘインストールしたときに 磁場の影響を受ける

→磁場耐性に対する試験を行う必要 がある

AJ Informal Pixel Workshop

2015/10/2